

理瓶氣洗機 CVC 1263



CVC 1263 理瓶氣洗機配搭內置式的儲瓶料倉、星盤式轉盤理瓶；瓶子從星盤理出後直立放置於輸送帶後，進入氣洗站瓶子被夾住採 180 度翻轉進行氣吹及真空集塵。本機搭配西門子控制系統與觸控螢幕操作介面易於操作調整，每分鐘最高可氣洗 80 瓶。二機一體緊湊設計，可易於搭配各式瓶裝生產線。

機台特色：

- 專為藥廠與營養食品廠之高規格設計，符合 cGMP 規範。
- 西門子 PLC 控制及 7 吋彩色觸控螢幕組可搭配中文或英文任一語言選擇，人性化操作介面操作人員可方便操作設定。
- 超過 50 組的產品參數記憶組，可供快存取產品生產參數資料檔案。
- 不鏽鋼機體與 CE 安全防護罩可提供安全防護、免於外部粉塵的汙染，同時也可降低機台操作噪音。
- 料倉低料位檢測感應提醒。
- 輸送帶入口端配有分瓶輪，出口端配有瓶積壓停機功能，積瓶狀況解除機器將可自動啟動。
- 採用星盤組理瓶（瓶客制規格件）搭配反向瓶氣吹剔除功能。
- 氣洗站配有 0.01 μ m 微過濾器及氣動式夾瓶裝置可精準將固定數量的瓶子送進氣洗站進行 180 度瓶翻轉、氣洗及再翻轉動作。瓶子翻轉採用伺服馬達控制精準確實，易於調整，氣洗後的瓶子依序輸送到輸送帶上。
- 配置活動腳輪，方便機台移動。
- 通過 ISO 9001:2015 品保認證。
- 可提供符合 CE 或 UL/CSA 規範機型。
- 與瓶接觸主要材質採用不鏽鋼 304 製成
- 氣洗針採用不鏽鋼 316L 製成。



CVC 1263 機器規格

類 型	U4
產 能	最高可達每分鐘 60-80 瓶 (需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	瓶徑: Ø30-80 mm 瓶高: 50-150 mm 瓶徑/瓶高比: 最小 1: 1.5
料斗容量	155 L
離子氣吹	N/A
氣洗空氣過濾品質	0.01 μ m (99.99 %) (選配離子氣吹清潔組)
電 壓	220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	1,700 VA (7.8 A) (含氣吹)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	1,300 NL/min (46 CFM) (含氣吹)
機器尺寸 (長x寬x高)	1,635 x 1,475 x 1,970 mm
機器淨重	700 kg
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

技術規格

選購配備：

- 離子氣吹組
- 氣洗過濾阻塞檢測裝置
- 倒瓶或瓶子倒置檢測含排瓶組
- 排瓶確效
- 符合 21CFR Part 11
- 用於數據採集的 OPC UA
- 輸送帶組
- 三色警示燈組
- 不同瓶型更換規格套件組



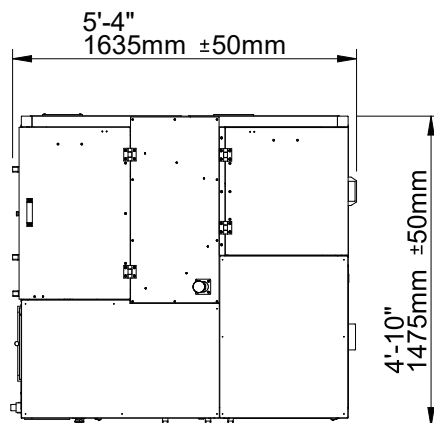
排瓶系統



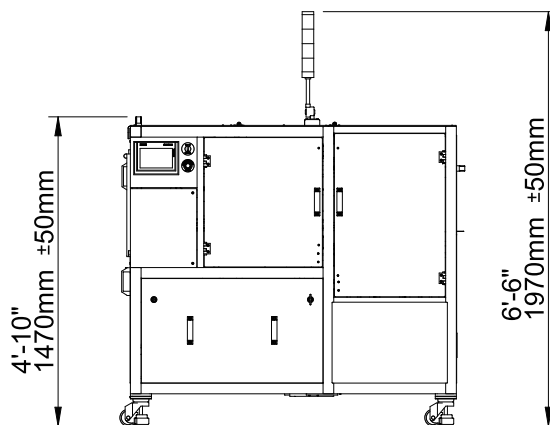
180 度瓶翻轉氣洗站

機器視圖

上視圖



正視圖



上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。所有CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com